

PN JP62091914 A 19870427

PD - 1987-04-27

PR - JP19850231171 19851018

OPD - 1985-10-18

TI VARIABLE FOCUS OPTICAL SYSTEM AND AUTOFOCUSING **DEVICE USING IT** 

- HASHIMOTO KAZUE; ARAYA TATSUYA; FUJII TERU IN

- HITACHI LTD PA

- G02B7/11; G02B15/00; G02F1/03 IC

PN - JP62091914 A 19870427

PD - 1987-04-27

AΡ - JP19850231171 19851018

IN - HASHIMOTO KAZUE; others:02

PA - HITACHI LTD

AB

TI - VARIABLE FOCUS OPTICAL SYSTEM AND AUTOFOCUSING DEVICE USING IT

- PURPOSE: To obtain a variable focus optical system which can change freely the focal length without changing the magnification of the optical system neither adjusting finely the optical system mechanically, by providing the optical system including a lens system and a variable refractive index plate and constituting this variable refractive index plate with plural light-transmissive plates, a transparent ferroelectric element whose refractive index is changed in accordance with an impressed voltage, and transparent electrode plates.
- CONSTITUTION: A lens system1, a variable refractive index plate 2. and a variable AC power source 7 are provided to constitute the optical system, and the variable refractive index plate 2 consists of a plane glass plate 3 as the light-transmissive plate, a transparent ferroelectric element 4, transparent electrode plates 5 and 5' on both sides of this element 4, and a polarizing plate 6 as the light-transmissive plate. The ferroelectric element 4 consists of ADP (ammonium diphosphate) or a liquid crystal, and the optical property of its crystal is changed because of double refraction due to the voltage when the voltage is impressed to the crystal.
- G02F1/03 ;G02B7/11 ;G02B15/00

# ⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

⑩特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭62-91914

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和62年(1987) 4月27日

1/03 G 02 F G 02 B 7/1115/00 Z - 7448 - 2H Z - 7448 - 2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

⑤発明の名称

可変焦点光学系と、これを利用した自動焦点合わせ装置

願 昭60-231171 ②)特

29出 頤 昭60(1985)10月18日

73発 明者 橋 本

横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技

術研究所內

73発 明者 新 豖 達

横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技

術研究所內

72発 明者

井 虅

蹱

弥

横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技

術研究所內

⑪出 頣 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 小川 勝男

外1名

可変無点光学系と、これを利用 発明の名称 した自動焦点合わせ装置

### 特許請求の範囲

- 1. レンズ系を含む光学系と可変屈折率板とを 備え、この可変阻折率板を、複数枚の光透過 板と、この光透過板間に設けられかつ印加電 圧を変化させることにより屈折率が変化する 透明な競誘電体素子と、可変電源に接続され かつ前記強誘進体業子に電圧を印加する透明な ば極板とを組み合わせて構成したことを特徴 とする可変焦点光学系。
- 2.(i) 撮像光学系と、
  - (『) この機像光学系内に設置され、かつレ ンズ系を含む光学系と可変屈折率板とを 備え、この可変屈折率板を、複数枚の光 透過板と、この光透過板間に設けられか つ印加進圧を変化させることにより屈折 率が変化する透明な強誘戦体業子と、可 変電源に接続されかつ前記強誘電体素子

に電圧を印加する透明な能極板とを組み合 わせて僻成した可変焦点光学系と、

- (Ⅱ) 前記摄像光学系から映像信号を取り込み、 この映像信号から試料の目際位置に前記可 変無点光学系の焦点が合致しているか、否 かを判別し、その判別結果に起づいて屈折 率補正信号を出力する無点合致判別回路と、
- (IV) この焦点合致判別回路からの屈折率補正 信号に基づいて前記可変焦点光学系の競誘 電体素子に対する印加電圧を調整し、試料 の目標位置に前記可変焦点光学系の焦点が 合致するように屈折率を変化させる制御器

を備えている特徴とする自動無点合わせ装置。 発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明は、可変焦点光学系と、これを利用し た自動焦点合わせ装置に係り、特に光学系の倍 翠を変化させず、 微動調整することなく焦点合 わせを行うために好適な可変焦点光学系と、こ

れの性質を利用した自動焦点合わせ装置に関する。

#### 〔 発明の背景〕

近年、エレクトロ=クス技術の高度化に伴い、 組み立て製品の高密度化・高額度化が進められ、 計測技術の高精度化が必要となってきている。

計划技術の中でも非接触計測が可能な光学計 拠技術は、その計測精度が高いこともあって広 く使われているが、特密な計測を行なうために は光学系の自動焦点合わせが大きな問題となっ ている。

ところで、この福光学計測の先行技術として は、次のような技術がある。

すなわち、特開昭 56-19033 号公 戦に開示されているように、無点を精象面に合わせるストに結像面に受光楽子を設け、そのコントラストに結像面に受光楽子を設け、ではかかる。 しんじん この先行技術ではレンスを機動させるため倍率変化が生じ、により結像面に結像させるため倍率変化が生じ、

離を自由に変化させ得る可変焦点光学系を提供することにあり、本発明の他の目的は、前記可変焦点光学系の性質を利用して試料の目標位置に精確に、かつ自動的に無点合わせが可能な自動焦点合わせ装置を提供することにある。

〔 発明の概要〕

学系と、この擬像光学内に設置され、かつレン

ス系を含む光学系と可変囲折率板とを備え、こ

常に一定倍率の像を得ることができなかった。

また、特開昭 59 - 175 40 号公報に開示されれた いるように、主レンズ糸を含む接像発字系距離 難上に副レンズ糸を出した可変無点、等系 がり換え可能とした可変無点でより、 59 - 628 35 号公報に開示されてるとり 59 - 628 35 号公報に開示されてるとり 59 - 628 35 号公報に開示されているというで 本語を関した。 で無を関りり換えているとは無点をでいる。 で無を切り換えているに無点をでいた。 であるが、これをないという欠点を有している。

さらに、前述の三つの先行技術は、そのいすれも機械的にレンズを被動させたり、副レンズを被動させたり、副してスまたは平面ガラスを出し入れさせたりしている。 るため、高精度化ニーズに対して位此決め誤影はおよび光軸合わせ誤是があり、また破動調整機能に寿命がある等の欠点をもっていた。

#### 〔 発明の目的〕

本発明の目的は、削配先行技術の欠点をなく し、光学系の倍率を変化させることなく、かつ 光学系を機械的に設動調整することなく無点距

の可変屈折率板を、複数枚の光透過板と、この 光透過板間に設けられかつ印加電圧を変化させ ることにより屈折率が変化する透明な強誘電体 紫子と、可変電源に接続されかつ削記強誘電体 素子に電圧を印加する透明な電極板とを組み合 わせて解成した可変無点光学系と、前記擬像光 学系から映像信号を取り込み、この映像信号か ら試料の目標位置に前記可変焦点光学系の焦点 が合致しているか、否かを判別し、その判別結 果に基づいて屈折率補正信号を出力する焦点合 致判別回路と、この焦点合致判別回路からの屈 折率補正信号に基づいて前記可変焦点光学系の 強誘軍体業子に対する印加軍圧を誤経し、試料 の目標位置に前記可変焦点光学系の焦点が合致 するように阻折率を変化させる制御器とを備え ているところに特徴を有するもので、この確成 により、試料の目標位置に精確に、かつ自動的 に魚点合わせすることができる。

# 〔発明の実施例〕

以下、本発明の実施例を図面により説明する。

第1 図は本発明可変無点光学系の一実歴例の 構成図、第2 図は同婆部の詳細を示す斜視図で ある。

これらの図に示す可変焦点光学系は、レンズ系1と、可変屈折率板2と、可変交流電源7と を備えて構成されている。

前記可変屈折率板2は、第1図に示すように、 前記レンズ系1から目標焦点位置下に至る光学 系内に設置されている。また、可変屈折率板2 は第2図に詳細に示すように、光透過板としての平面ガラス板3と、透明な強値体素子4と、 これの両側に設けられた透明な電板5,5と、 光透過板としての偏光板6とを有して構成されている。

前記強誘軍体業子4は、ADP(第2リン酸 アンモニウム)や液晶のような業子で形成されており、この強誘軍体業子4はその結晶に軍圧を印加すると印加軍圧によって誘起される護屈折のため結晶の光学的性質が変わる。これは、光学的一軸性結晶(正方晶系結晶)が餌荷によ

定されるもので、可変屈折率板2の屈折率が印加電圧の変化によって変化しても常に一定値を保つ。

ここで、可変交流電源7により可変屈折率板2の電極板5.5を通じて強誘電体業子4に第2
別に示すごとく、その2軸に平行に電界をかけると、もし×軸、ヶ軸に偏光された光が入射された場合、強誘電体業子4内の複屈折によってそれを観合、対軸に光の偏光成分は変化する。新しい塵像軸方向への屈折率点は

 $n = (n^2 / \pm r E n^2)$ 

で求められる。

ただし、 n: 元の歴 標系での屈折筝(定数)

1: 觝気光学定数(定数)

E: 2 方向の世界

である。

前記式において、 p.t は定数であるから、新しい E 爆軸方向への個折率 x は z 方向の世界 E によって決定されることが分かる。

したがって、可変屈折率板2の電極板5.5間

り光学的二軸性結晶に変化したことによるもの で、 観形電気光学効果と呼んでいる。

前記電機板5は、平面ガラス板3と強誘電体業子4間に設けられ、電極仮5は強誘電体業子4と偏光板6間に設けられている。

前記可変交流財旗7は、可変屈折半2の知極板5,5間に印加する紅圧を変化させ、強誘電体業子4の屈折率を変化させるようになっているの

前記実施例の可変焦点光学系は、次のように 操作され、作用する。

いま、レンズ系1から目標焦点位置下に至る 光学系において、可変屈折率板2の現在の焦点 位置下が第1図に破線で示す位置にあり、前記 目機焦点位置下に対して焦点位置下が距離 a ずれているものとする。

前記焦点位置がを目標無点位置をに合わせるためには、可変屈折率板2の距極板5.5間に印加する電圧を調整し、強誘電体業子4の屈折率を変化させてやればよい。

光学系全体の倍率は、レンズ系1によって決

に印加する電圧を変化させ、強誘電体数子4の 屈折率を変化させることにより、前記焦点位置 Fを目標焦点位置Fに一致させることができる。

そして、この突旋例によれば、光学系の 倍率 を変えずに焦点合わせが可能であり、したがっ て高符度に焦点合わせを行うことができる。

また、この実施例によれば、光学系を破扱的に 改動講整する必要がないので、位置決め精度の問題、光軸合わせの問題、および微動調整機能の寿命の問題を全て解消することができる。

次に、第3図および第4図は、それぞれ本発明可変焦点光学系の使用例を示す図である。

その第3図は、照明系に使用した例を示すもので、レンズ系1と可変屈折率故2と可変交流 電源7とを備えた可変焦点光学系8により、光 源9を担し出し、平行照明10を得るようにして いる。

また、第4図は集光系に使用した例を示すもので、可変焦点光学系Bのレンズ系1に入射してくる光11をF1点からF2点に集光させるように

している。

焼いて、第5図は本発明自動焦点合わせ装置の一実施例を示す糸統図である。

この第5図に示す実施例のものは、試料としてのスピンドル12との間に数定間隔をおいて設置された受光素于13を有する機像光学系と、前記スピンドル12と受光素于13間に設置された可変焦点光学系8と、前記受光素于13に接続された可能点合数判別回路15と、これに接続された制御器としての可変屈折率板ドライバ17とを爛えて裸成されている。

前記可変無点光学系 8 は、前記第 1 図および 第 2 図に示すものと同様、レンズ系 1 と、可変 屈折率 依 2 と、可変交流電源 7 とを備えて構え されている。前記可変 屈折率 依 2 は、平面ガラス で 3 と、強誘電体業子 4 と、 電板 5 , 5 と、 偏光 仮。とを組み合わせて 構成されていた 2 に 足の 5 れた目像位置 F ; に対向させて設置されて いる。

屈折率を変化させるようになっている。

川記実歴例の自動焦点合わせ装置は、次のように操作され、動作する。

すなわち、スピンドル12に定められた目標位 位下3に対向させて 設置された可変無点光学系 8 からの出力光は受光紫子13に入り、受光紫子13 は m記可変無点光学系 8 を通じて撮影した映像 信号14を焦点合致判別回路15に送り込む。

前記無点合致判別回路15では、前記映像信号14を取り込み、可変焦点光学系8の現在の無点位置F,がスピンドル12に定められた目標位置F,に合致しているか、否かを判別する。そして、前記焦点位置F,が目標位置F,に合致していない場合は、補正値を演算し、その演算結果としての固折率補正信号14を可変屈折率板ドライバ17に送り込む。

前記可変屈折率板ドライバ17では、前記屈折 率崩正信号16を収り込み、この屈折率補正信号 16に基づいて、可変焦点光学系8の可変交流電源7に制御信号18を送り込む。 前記受光素子13は、スピンドル12に定められた位置を撮影し、その映像信号14を焦点合致半別回路15に送り込むようになっている。

前記焦点合致判別回路15は、 受光業子13から 映像信号14を取り込み、その映像信号14から可 変焦点光学系 8 の現在の焦点位置F4がスピンド ル12に定められた目標位置F3 に合致しているか、 否かを判別するようになっている。そして、焦 点合致判別回路15はもし現在の焦点位置F4が目 標位置F3 と合致していない時は、 屈折率の補正 値を選算し、 その資質結果としての 庶折率 額正 値号16を可変屈折率板ドライバ17に送り込むよ うに確成されている。

即記可変屈折率板ドライバ17は、無点合数判別回路15から屈折率極下月イバ17は、無点合数判別回路15から屈折率補正信号16を収り込み号18変焦点光学系8の可変交流電源7に別個信号18を送り、電極板5,5を通じて強誘低体業子4に印加する電圧を調整し、可変焦点光学系8の現在の焦点位置F,がスピンドル12に定められた目標位置F,と合致するように、強誘電体素子4の

その結果、削記可変交流電源7から電極板5,5を通じて強誘 既体業子4に印加される 第圧が 制御され、強誘電体業子4の服折率が変化し、 前記無点位置F,が目際位置F,に合致するように 調整される。

したがって、この実施例の自動焦点合わせ装置によれば、可変焦点光学系もの性質を利用して、スピンドル12の目標位置Fiに無点を構確に、かつ自動的に合わせることができる。

なお、本発明自動焦点合わせ設置は、図面に 示すスピンドル12に定められた自恐位度5,の器 影に限らず、試料全般に適用できること勿論で ある。

#### [ 発明の効果]

以上説明した本名明可変無点光学系によれば、レンス系を含む光学系と可変遮折率仮とを備え、この可変屈折率板を、 健效故の光透過板と、 この光透過板間に設けられかつ印加電圧を変化させることにより屈折率が変化する透明な強誘飛体素子と、 可変電源に接続されかつ前記強誘起

# 特開昭62-91914(5)

体素子に眩圧を印加する透明な 選極板とを組み合わせて構成しており、光字糸の倍率を変化させる必要がないので、焦点合わせを高精度に行い得る効果があり、また機械的な微動調整を必要としないので、位置決め精度の問題、光軸合わせの問題、および微動調整機能の寿命問題を全て解消し得る効果がある。

る無点合致判別回路と、この無点合致判別回路 からの厄折率補正信号に基づる印加 電圧を 対する印加 電圧 を 対する印加 電圧 変無点 光学系の強勝電体 業子に 対するの 無点 光学 る 間 電 形 率を変化させる 制 点 な 点が合致するように 屈折 率を変化させる 制 点 態 生 を 備 え て 神 成 し て い 、 試料 に 定められた 目 線 位 学 系 の 性 質 を 利 用 し し 就料 に 定められた 目 線 位 世 に 精 隆 に 、 か つ 自 動 的 に 焦点合わせを 行い 得 る 効果がある。

#### | 図面の簡単な説明

第1図は本発明可変焦点光学系の一実施例の 側面図、第2図は可変焦点光学系の可変屈折率 板の構成を詳細に示す斜視図、第3図および第 4図は前記可変焦点光学系の色々な使用例を示す図、第5図は本発明自動焦点合わせ装置の一 実施例を示す系統図である。

1 … 光学系を構成しているレンズ系

2 … 可変配折率板

3 … 可変屈折筝板の光透遮板としての平面カラス板

4 … 问透明な強誘電体紫子

5.5 … 间透明な電極板

る … 同光透過板としての偏光板

7 … 可変交流電源

F … 目 原 焦 点 位 置

F´… 可変焦点光学系の現在の焦点位置

8 … 可変焦点光学系全体

12…試料としてのスピンドル

13 … 機像光学系を構成している受光業子

14.… 映像信号

15 … 焦点合致判別回路

16… 屈折 署補正信号

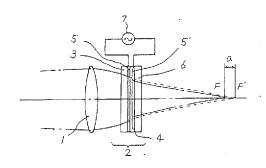
17…制御器としての可変屈折率板ドライバ

18… 可変焦点光学系の制御信号

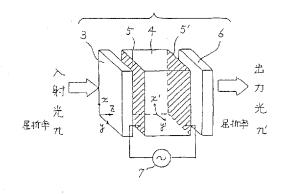
F, … 目標位置

F. … 現在の焦点位置





第 2 网



代理人 中理士 小 川 勝 男

# 特開昭62-91914(6)



